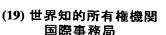
(三)特許協力条約に基づいて公開された国際出願





(43) 国際公開日 2004 年7 月22 日 (22,07,2004)

PCT/

(10) 国際公開番号 WO 2004/060593 A1

(51) 国際特許分類7:

B22F 3/06

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/016742

(22) 国際出願日:

2003年12月25日(25.12.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2002-382579

2002年12月27日(27.12.2002) JP

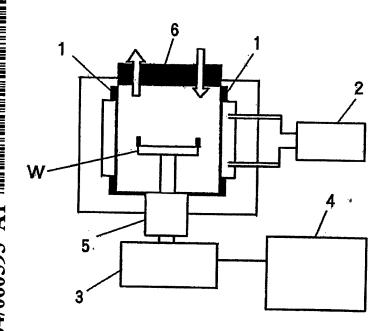
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 独立 行政法人産業技術総合研究所 (NATIONAL INSTI-TUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY) [JP/JP]; 〒100-8921 東京都 千代田 区霞が関 一丁目3番1号 Tokyo (JP). 新東ブイセラッ クス株式会社 (SINTO V-CERAX, LTD.) [JP/JP]; 〒 442-8505 愛知県豊川市穂ノ原 3丁目1番 Aichi (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 渡利 広司

(WATARI,Koji) [JP/JP]; 〒463-8560 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字穴ケ洞 2266番地の98 独立行政法人産業技術総合研究所中部センター内Aichi (JP). 杵鞭 義明 (KINEMUCHI,Yoshiaki) [JP/JP]; 〒463-8560 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字穴ケ洞 2266番地の98 独立行政法人産業技術総合研究所中部センター内 Aichi (JP). 内村 勝次(UCHIMURA,Shoji) [JP/JP]; 〒458-0833 愛知県名古屋市緑区青山2丁目145番の2 Aichi (JP). 石黒裕之(ISHIGURO,Hirohide) [JP/JP]; 〒443-0038 愛知県蒲郡市拾石町中屋敷 24番地の9 Aichi (JP). 森光 英樹(MORIMITSU,Hideki) [JP/JP]; 〒441-1346 愛知県新城市川田字山田平37番地27 Aichi (JP).

- (74) 代理人: 須藤 政彦 (SUDO, Masahiko); 〒103-0022 東 京都 中央区日本橋室町 1丁目6番1号 真洋ビル6階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,

/続葉有/

- (54) Title: CENTRIFUGAL SINTERING SYSTEM
- (54) 発明の名称: 遠心焼結装置



(57) Abstract: A centrifugal sintering system imparting a centrifugal force field and a temperature field to a molding of ceramics or metal powder or a ceramic precursor film, characterized in that a rotor for turning a sample holder, a shaft or the sample holder used in the centrifugal sintering system is composed of ceramics. The ceramic member and the rotor for turning the sample holder are composed of conductive silicon carbide ceramics and a sample is heated indirectly by self heating only the rotor selectively using an induction heating means. The ceramics member and the sample holder are composed of a material having a large dielectric loss, and the sample is heated indirectly by heating only the sample holder selectively using a dielectric heating means.

(57) 要約:本発明は、遠心焼結装置のローター、シャフト又は試料ホルダーを提供するものであり、本発明は、セラミックス又は金属粉体からなる成形体、又はセラミックス前駆体膜に、遠心力場及び温度場を付加する遠心焼結装置に使用するローター、シャフト又は試料ホルダーからなる部材であって、試

料ホルダーを回転させるローター、シャフト又は試料ホルダーをセラミックスで構成したことを特徴とする遠心焼 精装置のセラミックス部材、上記試料ホルダーを回転させるローターを導電性炭化ケイ素セラミックスで構成し、 誘導加熱手段を用いてローターだけを選択的に自己発熱させることにより試料を間接加熱するようにした上記セラ ミックス部材、上記試料ホルダーを誘電損失の大きい材料で構成し、誘電加熱手段を用いて試料ホルダーだけを選 、択的に発熱させることにより試料を間接加熱するようにした上記セラミックス部材、に関する。



HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

─ 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明細書

遠心焼結装置

5 技術分野

10

15

本発明は、セラミックス又は金属粉体からなる成形体、又はセラミックス前駆体膜を、遠心場において乾燥及び/又は焼結することにより、セラミックス又は金属の焼結体、又はセラミックス膜を得る遠心焼結装置に関するものであり、更に詳しくは、試料台を高速回転させることにより、セラミックス又は金属粉体からなる成形体、又はセラミックス前駆体膜に遠心力を与えつつ、これらを乾燥及び/又は焼結することにより、セラミックス又は金属の緻密な焼結体、又は緻密なセラミックス膜を得ることを可能とする遠心焼結装置用セラミックス部材及び該セラミックス部材を装着した遠心焼結装置に関するものである。本発明は、遠心焼結装置で使用するための、試料ホルダーを高温高速回転するローター、シャフト及び試料ホルダーを提供するものとして有用である。

背景技術

一般に、遠心力を付加する装置としては、遠心分離装置が代表的なも 20 のとして実用化されている。また、焼結を前提とした高温加熱手段とし ては、真空やガス置換などによる雰囲気条件が制御可能で、急速加熱す る手段を有する、高周波誘導加熱や誘電加熱手段が実用化されている。 更に、近年、高温雰囲気下で使用される超精密回転体の代表的な部品で あるガスタービンの羽根などの材料には、熱膨張が小さく、機械的強度 25 、耐熱性、及び耐摩耗性に優れ、かつ比重が小さく、軽量化が実現でき るセラミックス等が活用されるようになった。

10

15



一方、試料に遠心力を付与しつつ該試料を加熱焼成して焼結体を作製する焼結方法及び装置が提案されている(特開2002-193680号公報参照)。一般に、この種の方法では、試料に発生する遠心力は、ローターの回転数及び試料までの半径、試料の比重によって決定され、以下の式で示される。

$$C F = 1 1. 18 \times (N/1000)^{2} \times R$$
 (1-1)

ここで、CFは発生する遠心力(G)、Nは毎分の回転数(min⁻¹)、Rはローターの中心から試料までの距離である。遠心力は、回転数の2乗、ローターの中心から試料までの距離に比例することから、ローターは、その回転数が増大すればするほど、発生する遠心力がますます大きくなり、ローター自体に発生する内部応力も増大し、それにより、ローター自体が破壊する恐れがある。表1に、例えば、ローターの中心から試料までの距離を8cmとした時の回転数と遠心力の関係を示す。これらのことから、回転ローター部として、高速回転に対応できる駆動部を開発すること、及びローターの中心から試料までの距離が長い、即ち、半径が大きいローターを開発することが重要となり、そのためには、それらの開発を可能とする新しい部材を開発することが重要となる。表1

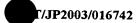
回転数(min-1)	5,000	7,000	10,000	30,000	50,000	70,000
遠心力(×G)	2,236	4,382	8,944	80,496	223,600	438,256

20 また、回転軸を超高速で回転させるには、次の2通りの方式; (1) 回転軸の曲げ危険速度をできるだけ高く設定し、この曲げ危険速度以下で回転軸を使用する剛性軸方式、及び(2)回転軸の曲げ危険速度以上で回転軸を使用する弾性軸方式、がある。これらのうち、剛性軸方式の場合には、回転軸の曲げ剛性を高くするために、この回転軸の外径を太

10

15

20



くする等の必要がある。しかし、回転軸を大きくすると軸受けの周速が 大きくなり、その潤滑条件には限界がある。

一方、弾性軸方式では、回転軸の曲げ危険速度が比較的低速域になる様に回転軸を細径部を有する構造とし、曲がりを抑えることなく回転を上昇させて、危険速度を通過させ、回転軸を曲げ危険速度以上の高速回転域まで使用する。上記焼結装置の回転軸は、高温雰囲気で使用されるため、セラミックス軸を採用しようとしても、セラミックスは脆性材料であり、この回転軸の回転速度を、その曲げ危険速度を越えて上昇させることは、剛性軸方式の場合と同様に、材料上のたわみの許容値が小さいために困難である。そのために、この方式では、回転軸の回転速度が曲げ危険速度以下に限られてしまうという問題がある。

発明の開示

本発明は、上記従来技術の諸問題と上記事情に鑑みてなされたものであり、前述の種々の問題点をふまえて、セラミックス又は金属粉体からなる成形体、又はセラミックス前駆体膜に、遠心力場及び温度場を付加できる装置に使用するローター、シャフト又は試料ホルダーからなる部材であって、試料ホルダーを回転させるローター及びシャフトが1200℃レベルの雰囲気温度を与える条件下で耐久性を有する遠心焼結装置のセラミックス部材を提供すること及び誘電加熱手段又は誘電加熱手段を用いて試料を間接加熱することを可能とする遠心焼結装置を提供することを目的とするものである。

上記課題を解決するための本発明は、以下の技術的手段から構成され 25 る。

(1) セラミックス又は金属粉体からなる成形体、又はセラミックス前

10

駆体膜に、遠心力場及び温度場を付加する遠心焼結装置に使用するローター、シャフト又は試料ホルダーからなる部材であって、試料ホルダーを回転させるローター、シャフト又は試料ホルダーをセラミックスで構成し、300~1200℃の雰囲気温度を与える条件下で10~700,000Gの遠心力を付加してもこれらが熱変形せず、熱応力により破損しないようにしたことを特徴とする遠心焼結装置のセラミックス部材

- (2) 上記試料ホルダーを回転させるローター及びシャフトを窒化ケイ素又は炭化ケイ素セラミックスで構成したことを特徴とする、前記 (1) 記載のセラミックス部材。
- (3)上記試料ホルダーを回転させるローターを導電性炭化ケイ素セラミックスで構成し、誘導加熱手段を用いてローターだけを選択的に自己発熱させることにより試料を間接加熱するようにしたことを特徴とする、前記(1)又は(2)記載のセラミックス部材。
- 15 (4)上記試料ホルダーを誘電損失の大きい材料で構成し、誘電加熱手段を用いて試料ホルダーだけを選択的に発熱させることにより試料を間接加熱するようにしたことを特徴とする、前記(1)又は(2)記載のセラミックス部材。
- (5)上記試料ホルダーを導電性炭化ケイ素セラミックスで構成したこ 20 とを特徴とする、前記(4)記載のセラミックス部材。
 - (6)前記(1)から(5)のいずれかに記載のセラミックス部材を構成要素として含むことを特徴とする遠心焼結装置。

次に、本発明について更に詳細に説明する。

25 本発明は、前述のように、セラミックス又は金属粉体からなる成形体 、又はセラミックス前駆体膜に、遠心力場及び温度場を付加する遠心焼

10

15

25

結装置に使用するローター、シャフト又は試料ホルダーからなる部材で あって、試料ホルダーを回転させるローター、シャフト又は試料ホルダ ーをセラミックスで構成し、300~1200℃の雰囲気温度を与える 条件下で10~700,000億心力を付加してもこれらが熱変形 せず、熱応力により破損しないようにしたことを特徴とするものである 。本発明者らが検討したところによれば、高温雰囲気で高速回転する装 置は、以下の条件を満たすことが必要である。即ち、(1)ローターの 材質としては、熱膨張が小さく、機械的強度及び耐熱性に優れ、かつ比 重が小さく、軽量化が実現できる材質であること、 (2) ローターは、 高速回転に対応できる空気抵抗の少ない円盤形状、及びローターの中心 から試料までの距離が長い、即ち、半径が大きいローターであること、 (3)シャフトとしては、熱膨張が小さく、機械的強度及び耐熱性に優 れ、熱伝導率が小さく、断熱性に優れる材質であること、(4)軸の曲 げ危険速度をできるだけ高く設定でき、この曲げ危険速度以下で使用す る剛性軸方式を採用すること、(5)加熱する手段としては、高周波誘 導加熱や誘電加熱方式による急速加熱が効果的であり、特に、ローター 及び試料ホルダーの材質が選択的な局所加熱ができる材質であること、 が必要である。

5

そこで、これらの課題を解決すべく検討及び研究した結果、下記の構 20 成を採用することが重要であることが分かった。即ち、(1)ローター 材料としては、1200℃レベル以下の雰囲気温度条件下で高温強度が 大きく、かつ比重が小さい材質を使用することでローターの軽量化を達 成する、(2)シャフト材料としては、1200℃レベル以下の雰囲気 温度条件下で高温強度が大きく、かつ熱伝導率が小さい材質を使用する ことでローターと軸受けとの断熱性を確保する、(3)加熱手段に優れ る材料として、導電性がある材質で誘導加熱できるもの、又は誘電損失

10

15

の大きい材質で誘電加熱できるものであること、(4)流体力学的に空 気抵抗が少ないローター形状として、突起のない円盤形状であること、

(5) 効率的な加熱・冷却が可能で、ハンドリングが容易な構造として、試料ホルダーが円盤の中に内蔵され、かつ試料ホルダーだけ選択加熱できるような材質を使用すること、が重要である。

これらの要件を総合的に考慮して、具体的な材質としては、好適には、例えば、高温高速回転するローター及び試料ホルダーに炭化ケイ素セラミックスを、また、シャフトに窒化ケイ素セラミックスを採用することにより1200 Cレベルの雰囲気で耐久性に優れる前記課題が解決できることが分かった。

即ち、本発明は、高温高速回転するローター及びシャフトが、300~1200℃の雰囲気温度を与える条件下で10~700,000Gの遠心力を付加しても熱変形せず、熱応力により破損しないように、それらを、窒化ケイ素又は炭化ケイ素セラミックスで構成したことを特徴とするものである。また、本発明は、高温高速回転するローター及び試料ホルダーを炭化ケイ素セラミックスで構成し、シャフトを窒化ケイ素セラミックスで構成し、誘導加熱手段又は誘電加熱手段を使って、ローター又は試料ホルダーを自己発熱させることにより試料を選択的に加熱するようにしたことを特徴とするものである。

本発明で使用する窒化ケイ素セラミックスとしては、例えば、アルミナ、ナ、イットリアなど焼結助剤を添加した窒化ケイ素焼結体、アルミナ、窒化アルミニウム等を添加したサイアロン焼結体などが例示される。また、同じく炭化ケイ素セラミックスとしては、例えば、ホウ素や炭素などを焼結助剤として添加した炭化ケイ素焼結体が例示される。導電性の炭化ケイ素セラミックスとしては、例えば、高純度の炭化ケイ素原料を用い、微量の等電性物質を添加して、ホットプレス焼結した炭化ケイ素

10

15

20

焼結体が例示される。また、誘電損失の大きい材料としては、例えば、 等電性炭化ケイ素やジルコニアなどが例示される。しかし、表 2 に示す 諸特性を有するものであれば良く、これらに限定されない。

次に、ローター及びシャフト、及び試料ホルダーの作製方法について 説明すると、出発原料と焼結助剤を混合粉砕し、その後、成形助剤を添 加したスラリーをスプレードライヤーで乾燥、造粒し、プレス原料を調 製する。その後、静水圧プレス成形法により円板形状及び棒状にそれぞ れ成形し、成形助剤を脱脂後、窒化ケイ素は常圧焼結、炭化ケイ素はホットプレス焼結して素材を得る。その後、機械加工して所定の形状のローター及びシャフト及び試料ホルダーを作製する。

・本発明で使用する遠心焼結装置としては、例えば、高速回転が可能な試料台(試料ホルダー)を有するワーク部、該ワーク部を加熱する加熱部、加熱温度を制御する温度制御部、ワークを回転させる回転部(ローター及びシャフト)、回転速度を制御する回転速度制御部、真空磁気シール軸受け部、及び密閉用の蓋体、を備えている焼結装置(図1)が例示される。しかし、これらに限らず、これらと同効の手段及び機能を有するものであれば、同様に使用することができる。本発明では、上記焼結装置において、その回転部を構成するローター及びシャフトを上記窒化ケイ素又は炭化ケイ素セラミックスで構成し、あるいは、上記ローターを導電性炭化ケイ素セラミックスで構成し、上記試料ホルダーを誘電損失の大きい材料、例えば、導電性炭化ケイ素セラミックスで構成する

本発明では、上記構成を採用することにより、例えば、誘導加熱手段を用いて、ローターあるいは試料ホルダーだけを選択的に発熱させることにより、試料を間接加熱することが可能となり、それにより、焼結過程におけるエネルギー効率を著しく向上させることができる。また、上

25

記ローター及びシャフトを上記窒化ケイ素又は炭化ケイ素セラミックスで構成することにより、300~1200℃の雰囲気温度条件下で10~700,000億心力を付加しても、ステンレス製ローター及びシャフトに比べて、上記ローター及びシャフトは、熱変形せず、熱応力により破損しないで、高い安全率で高速回転が可能である。例えば、ステンレス製では、回転数10,000min⁻¹を超えられないが、窒化ケイ素セラミックス製では、回転数が10,000min⁻¹を超えても高い安全性を有する、という予期し得ない効果が得られることが分かった。

10 また、後記する試験例に示されるように、窒化ケイ素又は炭化ケイ素セラミックス製では、特に、破壊強度、軽量化の点で優れており、軸部の安全性、共振回転数が大きくなることが分かった。本発明の試料ホルダーを回転させるローター及びシャフト、及び試料ホルダーを使用することにより、10~700,000億心力場及び300~1200
15 ℃の温度場を付加できる遠心焼結装置を実現化することが可能となる。本発明において、加熱手段は、特に、制限されるものではないが、ローター及び/又は試料ホルダーを導電性炭化ケイ素セラミックスで構成した場合には、誘導加熱手段又は誘電加熱手段が採用される。この場合、この加熱手段の具体的な構成は特に制限されるものではなく、適宜の手段及び方法を用いることができる。

試料ホルダーは、試料の脱着が容易で、遠心力の負荷により移動しない構造にする必要がある。また、試料ホルダーに遠心力を負荷させるために、試料ホルダーの重量は可能な限り軽量化し、ホルダー毎の重量を一定にして、偏心による回転振動を発生させないことが要求される。例えば、ローター外周部のポケット孔に試料ホルダーを落とし込む方式とすること、試料ホルダーをピス無しで試料をセットできるように、ロー

ターに落とし込む方式とすること、が例示されるが、これらに制限されない。

次に、試験例に基づいて本発明を具体的に説明する。

ローター及びシャフトの材料の評価を、ステンレス及びセラミックス の各種材料を対象として行った。ここで、各種材料の諸特性を表2に示 す。ローター及びシャフトの材料として、窒化ケイ素及び炭化ケイ素は 、表2に示すように、セラミックスの中でも好適な比重、室温強度、高 温強度、破壊靭性、耐熱衝撃性等を有する。

表 2

10

	比重	ヤング 率・	室温強 度	高温強 度	高温強 度	破壊靱 性	耐熱衝 撃性	電気抵 抗	熱伝導率
各種材料	kg/cm ³	kg/cm² ×10 ⁶	kg/cm²	kg/cm²(800°C)	kg/cm²(1200°C)	MPam ^{1/2}	င	Ω−ст	cal• cm/cm²• sec•°C
ステンレス	8.0	2.0	2700	1300	<220		-	0.079	0.04
ハステロイ	8.2	2.1	3630	1830	<560			0.118	0.02
窒化ケイ素	3.2	3.0	4900	4200	3900	6	650	>10 ¹⁴	0.07
炭化ケイ素	2.3	4.4	4600	4600	4600	3	500	0.0006	0.20
ジルコニア	6.1	2.1	9800	4900	1100	10	350	>10 ¹⁴	0.009
アルミナ	3.9	3.5	3300	3000	2500	3	200	>10 ¹⁴	0.06
サイアロン	3.2	3.3	8000	5000	4500	5	700	>10 ¹⁴	0.06

ローター及びシャフトの材質を評価するために、(1)ローター部材の材料選定、(2)シャフト強度の計算と材質・寸法形状の選択、(3)共振回転数の計算、及び(4)好適な構成の検討を行った。

(1) ローター部材の材料選定

15 ローターの強度は、ローター半径方向に引張り応力として発生する最大引張り応力($\sigma_{\rm rmax}$)と、回転により円周方向で生ずる最大引張り応力(σ $\theta_{\rm max}$)に対応すると考え、それらを以下の計算により求めた。即ち、ローターの半径方向に引張り応力として発生する $\sigma_{\rm rmax}$ は、次の式:

20
$$\sigma_{\text{rmax}} = (\gamma \cdot \omega^2 / 8 \text{ g}) \times (3 + \upsilon) \times (b - a)^2$$

(1-2)

で表される。

一方、回転により円周方向にかかる σ θ max は、次の式:

 $\sigma \theta_{max} = (\gamma \cdot \omega^2 / 4g) \times \{ (3+v) \times b^2 + (1-v) \times a^2 \}$ (1-3)

で表される。ここで、 γ は材料の比重(kgf/cm³)、 ω は角速度(rad/sec)、 υ は材料のポアソン比、aはローターの内径(cm)、bはローターの外径(cm)、gは重力加速度(cm/sec²)である。

次に、一例として、ステンレスについて検討を行った例を示す。ここで、ローターの回転数を15,000min⁻¹、ローター内径aを0.6cm、ローターの外径bを9cm、ステンレスのγを0.00793kgf/cm³、υを0.3とし、ステンレス製ローターで生ずるσrmax及びσθmaxを計算すると、581及び1334kgf/cm²となる。表2に示すように、800℃におけるステンレスの耐力は1300kgf/cm²であり、得られたσθmaxはステンレスの耐力より大きいことから、ステンレス製ローターは、高温(800℃)における高速回転(15,000min⁻¹)には適さないことが分かる。

また、他の例として、窒化ケイ素について検討を行った例を示す。窒 20 化ケイ素の γ を0. 0032kgf/cm 3 、vを0. 2とすると、 σ r_{max} は227kgf/cm 2 、 σ θ r_{max} は522. 1kgf/cm 2 となる。

15

20

25

安全率は、部材が変形しない限界を示すものであり、その数値の大小は、部材の材料選択の指標となる。安全率は、発生する最大引張り応力と材料固有の耐力から、以下の式で表される。

11

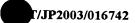
(ステンレスの場合)

5 安全率S=材料固有の耐力/発生する最大引張り応力 (1-4) (窒化ケイ素の場合)

安全率 S = 許容引張り応力/発生する最大引張り応力 (1-5)

ここで、(1-2)及び(1-3)式をもとに、窒化ケイ素製及びステンレス製ローターの回転数が変化した時のローターに生ずる σ_{rmax} と $\sigma\theta_{\text{max}}$ を求め、上記(1-4)及び(1-5)式から安全率について計算を行い、安全性について検討した。尚、800℃におけるステンレスの耐力は、表2をもとに、1300 kg f / c m^2 とした。一方、セラミックスでは、脆性材料で変形能が極端に小さいため、耐力の代わりに、引張り破壊強度を用いた。800℃における窒化ケイ素の破壊強度は、表2より、4200 kg f / c m^2 とした。

図2と図3に、800℃における半径方向及び円周方向のステンレス製及び窒化ケイ素製ローターの回転数と安全率の関係を示す。窒化ケイ素の場合は、ステンレスに比べて、所定の回転数の範囲では、安全率は高い値を示した。特に、窒化ケイ素の場合、回転数25,000min⁻¹の高速回転では、半径方向に対し約7、円周方向に対し約3の高い値を示したが、ステンレスの場合、半径方向で約2、円周方向で1以下の低い値を示した。このことは、窒化ケイ素製ローターは、ステンレス製ローターに比べて、高い安全率で高速回転が可能であることを示し、10,000min⁻¹を越えても窒化ケイ素製ローターは安全性が高いことを示す。一方、ステンレス製ローターでは、回転数10,000min⁻¹以上では安全率が確保できず、それ以上では確保できず、



そのために、ステンレス製ローターは、回転数 $10,000min^{-1}$ 以下しか適用できないことが分かった。

(2) 軸強度の計算と材質・寸法形状の選択

シャフトの強度計算式を以下に示す。

5 軸にかかる遠心力 (kgf)

$$F = \{W \times (\delta + \varepsilon) / g\} \times \omega^2 \qquad (1 - 6)$$

遠心力による軸たわみ量 (cm)

$$\delta = F \cdot L^3 / 3 E \cdot I \qquad (1-7)$$

軸に発生する最大引張り応力(kgf/cm²)

$$\sigma \, \mathbf{m} \, \mathbf{a} \, \mathbf{x} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{L} / \mathbf{Z} \tag{1-8}$$

尚、Wはローター重量(kgf)、 δ は軸たわみ量(cm)、 ϵ はローター偏心量(cm)、 ω は角速度(rad/sec)、Lは軸長(固定端からの長さ)(cm)、Eはヤング率(kgf/cm 2)、Iは断面 2次モーメント(cm 4)、Zは断面係数(cm 3)である。

- 15 ここで、ステンレス製の軸に発生する応力について検討した。上記(1)の安全率の結果から、ステンレス製ローターの場合、回転数が 10 , $000 \, \text{min}^{-1}$ を越えないことが重要である。そのために、図 1 に示す形状のローターを対象とし、回転数を 10 , $000 \, \text{min}^{-1}$ として計算した。ローターの重量Wを 4 . $06 \, \text{kg}$ f 、ローター偏心量 ϵ を 0 .
- 20 01cm、軸径dを3cm、軸長Lを12cm、ヤング率Eを2、00
 0、000kgf/cm²、断面2次モーメントIを3.97cm⁴、 断面係数Zを2.65cm³とした。

25

り応力 σ_{max} は306 kg f / c m²、であった。得られた最大引っ張 り応力をもとに、800℃におけるステンレスの耐力は、表2をもとに 、 1300 kg f / cm^2 として安全率を計算すると4. 2となった。 一方、窒化ケイ素についても同様に強度計算を行った。重量Wを1.6 2 kgf、ローター偏心量εを0.01cm、軸径を3cm、軸長Lを 5 12cm、ヤング率Eを3、000、000kgf/cm²、断面2次 モーメントIを3.97cm4、断面係数Zを2.65cm3とした。 回転数については、ステンレスと比較するために、10,000mi n -1 とした。計算により得られた軸にかかる遠心カFは19、475k $gf \cdot cm/sec^2$ 、軸たわみ量 δ は $10\mu m$ 、軸に発生する最大引 10 張り応力 σ maxは90kgf/cm 2 、となった。このとき、得られ た最大引っ張り応力をもとに、800℃における安全率を計算すると4 6. 7となった。軸径は同一で材質を変えることで、重量が2. 5倍軽 量化され、ヤング率が1.5倍大きくなることになる。最終的な安全率 は、ステンレス製に対し、窒化ケイ素製では約11倍になり、信頼性が 15 飛躍的に向上することが分かった。

図4に、温度800℃における回転軸の強度、即ち、ステンレス製と空化ケイ素製回転軸の回転数と軸の安全率の関係を示す。窒化ケイ素製の場合は、ステンレス製に比べて、所定の回転数の範囲では、安全率は高い値を示した。特に、窒化ケイ素製のローター及び軸について、安全率の値は、共振回転数以下で使用すれば数値的にも十分な信頼性を有する。そこで、この結果をもとに、窒化ケイ素系及びステンレス製のローター及び軸の寸法を決定した。ここで、回転軸は、軸受けに固定されており、軸径が大口径ほど剛性が高く、安全率は高くなるが、軸受けの周速が大きくなり、軸受けの寿命と関連して制約される。ここでは、潤滑方式として、グリース潤滑条件下で、許容回転速度35,000mi

n-1以下の条件下では軸径を3cmとした。

(3) 共振回転数の計算

共振回転数の計算式を以下に示す。

共振回転数 (m i n⁻¹)

5 $n = (30/\pi) \times (3E \cdot I \cdot g/L^3 \cdot W)^{1/2} (1-9)$

14

ここで、Wはローター重量(kgf)、Lは軸長(固定端からの長さ)(cm)、Eはヤング率(kgf/cm²)、Iは断面2次モーメント(cm⁴)、gは重力加速度(cm/sec²)である。上記式をもとに、ステンレス製及び窒化ケイ素製ローターと軸を採用した場合の共10 振回転数を計算した。ステンレス製ローターの重量Wを4.06kgf、ステンレス製軸径dを3cm、軸長Lを12cm、ヤング率Eを2、000、000kgf/cm²、断面2次モーメントIを3.97cm4、重力加速度gを980cm/sec²、とした。このときの断面2次モーメントIはI=πd⁴/64から求めたものである。計算で求め5れる共振回転数nは、17,440min⁻¹であった。

一方、窒化ケイ素製ローターの重量Wを1.62kgf、窒化ケイ素製の軸径を3cm、軸長Lを12cm、ヤング率Eを3、000、000kgf/cm²、断面2次モーメントIを3.97cm⁴、とした。このときの断面2次モーメントIは、 $I=\pi d^4/64$ から求めた。計算により得られた共振回転数nは、33,790min⁻¹であった。図5に、ステンレスと窒化ケイ素の場合の軸長が変化したときの共振回転数の値を示す。軸長が短くなるにつれて相乗的に共振回転数は大きくなり、窒化ケイ素はステンレスの2倍の値を示した。

また、図6に、ステンレスと窒化ケイ素の場合のローター重量が変化 25 したときの共振回転数の値を示す。ローター重量が小さくなるにつれて 相乗的に共振回転数は大きくなるが、軸長ほどの効果はなかった。また 、窒化ケイ素は比重が小さいため、共振回転数は高くなっている。これらの結果から、できるだけ軽量化したローターで軸長を短くした構造が有利となることが分かった。窒化ケイ素製の回転軸を採用することにより、共振回転数が高速化できる。しかしながら、窒化ケイ素は、脆性材料であり、共振回転数域では即時破壊する危険性があるため、共振回転数以下で使用することが不可欠の条件である。尚、セラミックス材料として、窒化ケイ素の場合を中心に説明したが、炭化ケイ素について検討したところ、炭化ケイ素も、物性的に同等の性質を有しており、同等の効果が期待できることが分かった。

10 (4)好適な構成

5

ローター部の構成については、検討結果から、以下のことが分かった 。即ち、窒化ケイ素製ローターは、ステンレス製ローターに比べて、高 い安全率で高速回転が可能であり、10,000min⁻¹を越えても窒 化ケイ素製ローターは、安全性が高い。また、ステンレス製ローターの 場合、回転数が10,000min⁻¹を越えないことが必要である。軸 15 部の構成においては、検討結果から、以下のことが分かった。即ち、軸 の材質を変えただけで、重量が2.5倍軽量化され、ヤング率が1.5 倍大きくなることになり、最終的な安全率は、ステンレス製に対し、窒 化ケイ素では、約11倍になり、信頼性が飛躍的に向上する。共振回転 数については、検討結果から、以下のことが分かった。即ち、軸長が短 20 くなるにつれて、相乗的に共振回転数は大きくなり、窒化ケイ素は、ス テンレスの2倍の値を示した。できるだけ軽量化したローターで、軸長 を短くした構造が有利となること、窒化ケイ素製の回転軸を採用するこ とにより共振回転数が高速回転化できることが分かった。以上の結果を もとに作製した窒化ケイ素製ローター及び軸の一例をステンレス製と併 25 せて表3に示す。

表 3

材質	ステンレス製	窒化ケイ素製	
形状及びサイズ	図1-2参照		
ローター重量(kg)	4.06	1.62	
軸径(cm)	3.0	3.0	
軸長(cm)	12.0	12.0	
断面2次モーメント(cm ⁴)	3.97	3.97	
断面係数(cm³)	2.65	2.65	
ヤング率(kgf/cm²)	2,000,000	3,000,000	
共振回転数	17,440	33,790	

図面の簡単な説明

図1は、遠心焼結装置の概念図を示す。

5 図2は、温度800℃におけるステンレス及び窒化ケイ素ローターの回転数との安全率の関係(径方向)を示す。

図3は、温度800℃におけるステンレス及び窒化ケイ素ローターの 回転数との安全率の関係(円周方向)を示す。

図4は、温度800℃における回転軸の回転数と軸の安全率の関係を 10 示す。

図 5 は、温度 8 0 0 ℃における軸長が変化したときの共振回転数の計算結果を示す。

図6は、温度800℃におけるローター重量が変化したときの共振回 転数の計算結果を示す。

15 図7は、誘導加熱試験の概要図を示す。

図8は、電気抵抗の異なる炭化ケイ素の加熱昇温テスト結果を示す。 図9は、試験装置のシステム全体構成図を示す。

符号の説明

- 1 加熱部
- 2 温度制御部
- 5 3 回転部
 - 4 回転速度制御部
 - 5 真空磁気シール軸受け部
 - 6 蓋体
 - W ワーク部

10

発明を実施するための最良の形態

次に、実施例に基づいて本発明を具体的に説明するが、本発明は、以下の実施例によって何ら限定されるものではない。

実施例1

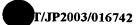
15 (1) 導電性セラミックスの誘導加熱試験

本発明では、誘導加熱を利用して、ローターもしくは試料ホルダーの部材を導電性材料とし、それの自己発熱を通じて被加熱体を加熱する方式を採用した。その場合、ローターもしくは試料ホルダーの部材には、高い導電性の他に、軽量性、高強度、高熱伝導性などが必要とされる。

20 そこで、本実施例では、これらの条件を満たす材料として、炭化ケイ素 を選択し、各種の炭化ケイ素セラミックス部材の加熱昇温特性について 試験した。

(2) 試験サンプルの物性

試験サンプルとしては、導電性が大きく異なる3種類を準備した(表 25 4)。特に、サンプルAは、最も導電性が高い低電気抵抗の材質であり 、サンプルCは、最も導電性が低い高電気抵抗の材質である。サンプル



は、すべてホットプレス法により作製したものである(製造メーカー: 屋久島電工(株))。サンプルサイズは、20mm×20mm×10mm t であり、表4に、サンプル物性値を示す。

(3) 試験方法

5 誘導加熱試験(加熱昇温テスト)として、サンプル表面に熱電対を接触させ、昇温速度200℃/minを目安に、誘導加熱装置(最大出力:30kW、周波数:60~70kHz)の出力をコントロールし、熱電対によりサンプル表面温度を計測した。図7に、誘導加熱試験の概要図を示す。

10 (4) 試験結果

15

図8に、加熱昇温テスト結果を示す。横軸に経過時間、縦軸にサンプルの表面温度を示す。電気抵抗が小さい低電気抵抗のサンプルAでは最大負荷電力3.9 kWで200 \mathbb{C}/m inの昇温速度が達成できた。一方、電気抵抗が大きい高電気抵抗のサンプルCでは最大負荷電力10kWでも10 \mathbb{C}/m inの昇温速度しか達成できないことが分かった。これらのことより、被加熱物の電気抵抗が大きく影響することが分かった。

(5) ローター又は試料ホルダーの材質

上記試験から、ローター又は試料ホルダーの材質としては、加熱出力 20 が小さく、高速昇温可能な低電気抵抗の炭化ケイ素が好適であると考え られた。

実施例2

ローター及びシャフトを表4に示す窒化ケイ素製のものと同一の寸法 25 の炭化ケイ素セラミックスで構成した遠心焼結装置を使用し、加熱雰囲 気温度1200℃の条件下で回転数30,000min⁻¹で回転させた



。その結果、熱変形による回転振動の発生もなく、支障なく高速運転できることが確認された。また、共振回転数の近辺の回転数 32,000 m i n^{-1} から、振動が発生しはじめ、予測した通りであることが検証された。

5 表 4

試験片名	サンプルA	サンプルB	サンプルC
密度(g/cm³)	3.19	3.19	3.20
曲げ強度(MPa)	520	520	610
ヤング率(GPa)	420	420	430
熱伝導率(W/m⋅K)	200	194	235
電気抵抗(μΩ·cm)	0.6	1 .	3000

実施例3

本実施例では、試料ホルダーを内蔵した高温高速回転するローターを導電性炭化ケイ素セラミックス(実施例1に示すサンプルAと同一の材質)で構成し、また、シャフトを窒化ケイ素セラミックスで構成した遠心焼結装置を使用した。ローター及びシャフトの寸法は、表3に示す窒化ケイ素製のものと同一とした。該装置において、回転数30,000 min⁻¹でローターを回転させながら、最大出力:30kw、周波数:70kHzの誘導加熱装置の誘導加熱コイルを用いてローターだけを選択的に自己発熱させて試料ホルダーに装着した試料を間接加熱し、800℃/hrの昇温速度で1200℃まで加熱し、2時間保持した。その結果、試料ホルダー及び試料は、1200℃に間接加熱された。3時間連続運転した結果、支障なく運転できることが確認された。図9に試験した装置のシステム全体構成図を示す。

10

15

実施例4

本実施例では、試料ホルダーを内蔵した高温高速回転するローター及びシャフトを窒化ケイ素セラミックスで構成し、また、試料ホルダーを炭化ケイ素セラミックスで構成した遠心焼結装置を使用した。ローター及びシャフトの寸法は、表3に示す窒化ケイ素製のものと同一とした。該装置において、回転数30,000min⁻¹でローターを回転させながら、最大出力:10kw、周波数:70kHzの誘導加熱装置の誘導加熱コイルを用いて試料ホルダーだけを選択的に自己発熱させて該試料ホルダーに装着した試料を間接加熱し、1200℃/hrの昇温速度で1200℃まで加熱し、2時間保持した。3時間連続運転した結果、支障なく運転できることが確認された。

20

実施例5

10

15

20

本実施例では、試料ホルダーを高温高速回転させるローター及びシャフトを電気的に絶縁性の窒化ケイ素セラミックスで構成し、また、試料ホルダーを誘電損失の大きい材料である炭化ケイ素セラミックスで構成した遠心焼結装置を使用した。また、誘電加熱手段として、出力5kwの工業用マイクロ波加熱装置を用いた。試料ホルダーに試料を装着し、誘電加熱により試料ホルダーだけを選択的に自己発熱させて試料を間接加熱し、1200℃/hrの昇温速度で800℃まで加熱し、1時間保持した。加熱手段を誘電加熱とした他は実施例4と同様とした。その結果、試料ホルダー及び試料は、800℃に間接加熱された。3時間連続運転した結果、支障なく運転できることが確認された。

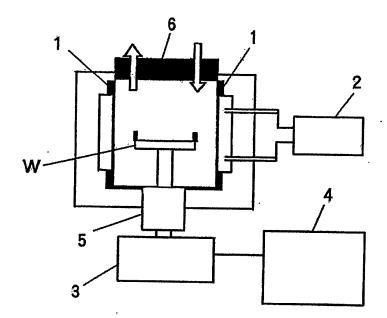
25 産業上の利用可能性

以上詳述したように、本発明は、遠心焼結装置に使用するローター、

シャフト又は試料ホルダーからなる部材に係るものであり、本発明によ り、1) 試料ホルダーを高温高速回転するローター及びシャフトを窒化 ケイ素又は炭化ケイ素セラミックスで構成することにより、300~1 200℃の雰囲気温度を与える条件下で数十万Gの遠心力を付加しても 熱変形せず、熱応力により破損しないで、耐久性に優れる装置とするこ 5 とが可能となった、2) 試料ホルダーを高温高速回転するローター及び /又は試料ホルダーを炭化ケイ素セラミックスで、また、シャフトを窒 化ケイ素セラミックスで構成することにより、誘導加熱手段又は誘電加 熱手段を使って、ローター又は試料ホルダーを自己発熱させることによ り試料を選択的に加熱することが可能であり、それにより効率的な焼結 10 が可能となった、3) ローター及び試料ホルダーの少なくとも一部に、 導電性炭化ケイ素セラミックス材料を用いることにより、試料を選択的 に加熱することが可能となり、遠心焼結操作及びエネルギー負荷の点で 、高精度及び高効率な焼結が可能となった、という格別の効果が奏され る。

請求の範囲

- 1. セラミックス又は金属粉体からなる成形体、又はセラミックス前駆体膜に、遠心力場及び温度場を付加する遠心焼結装置に使用するローター、シャフト又は試料ホルダーからなる部材であって、試料ホルダーを回転させるローター、シャフト又は試料ホルダーをセラミックスで構成し、300~1200℃の雰囲気温度を与える条件下で10~700,000Gの遠心力を付加してもこれらが熱変形せず、熱応力により破損しないようにしたことを特徴とする遠心焼結装置のセラミックス部材。
 - 2. 上記試料ホルダーを回転させるローター及びシャフトを窒化ケイ素又は炭化ケイ素セラミックスで構成したことを特徴とする、請求項1記載のセラミックス部材。
- 3. 上記試料ホルダーを回転させるローターを導電性炭化ケイ 15 素セラミックスで構成し、誘導加熱手段を用いてローターだけを選択的 に自己発熱させることにより試料を間接加熱するようにしたことを特徴 とする、請求項1又は2記載のセラミックス部材。
- 4. 上記試料ホルダーを誘電損失の大きい材料で構成し、誘電加熱手段を用いて試料ホルダーだけを選択的に発熱させることにより試20 料を間接加熱するようにしたことを特徴とする、請求項1又は2記載のセラミックス部材。
 - 5. 上記試料ホルダーを導電性炭化ケイ素セラミックスで構成 したことを特徴とする、請求項4記載のセラミックス部材。
- 6. 請求項1から5のいずれかに記載のセラミックス部材を構25 成要素として含むことを特徴とする遠心焼結装置。



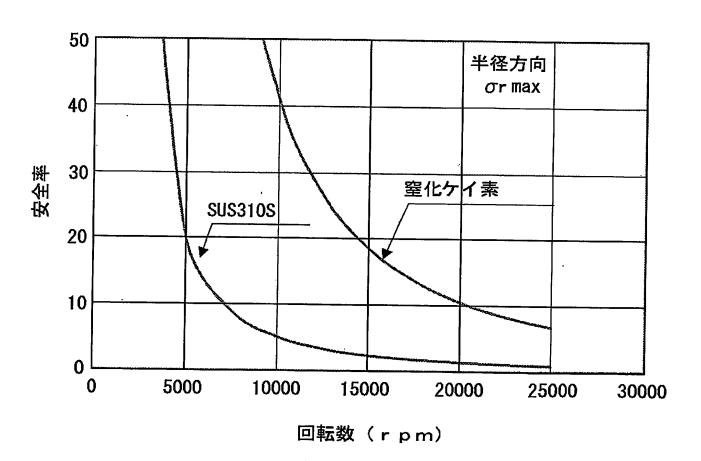
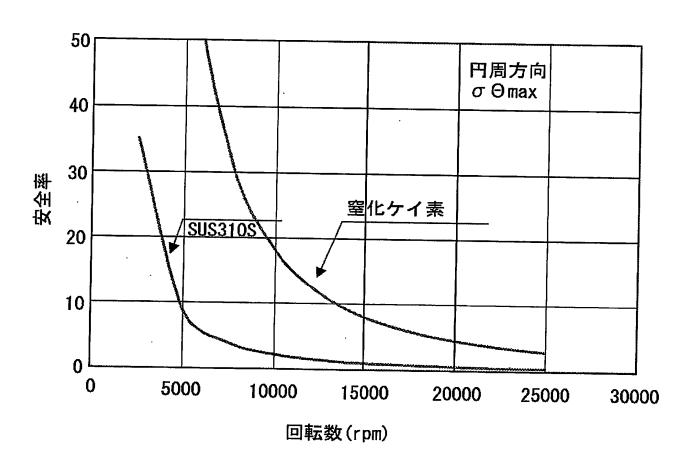


図2



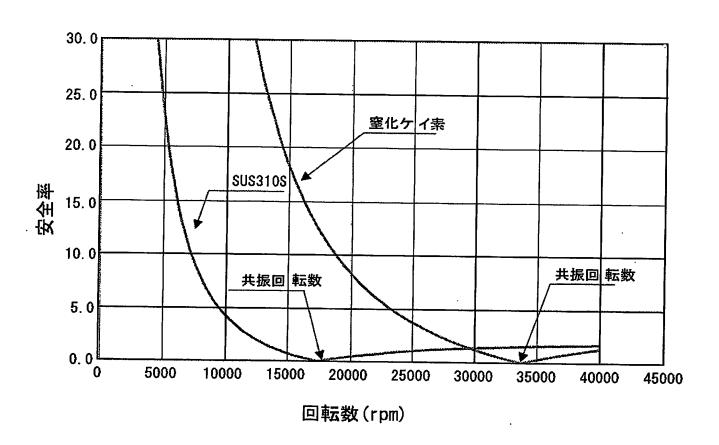
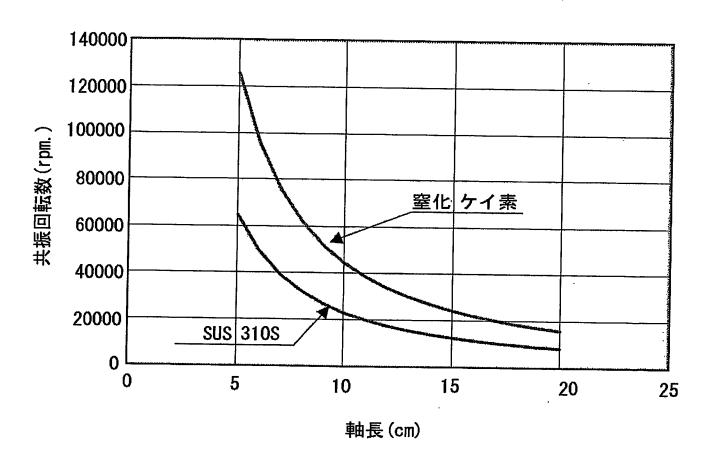


図 4



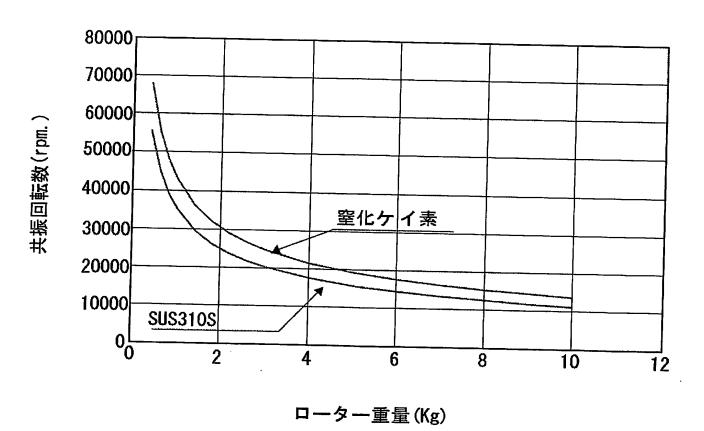
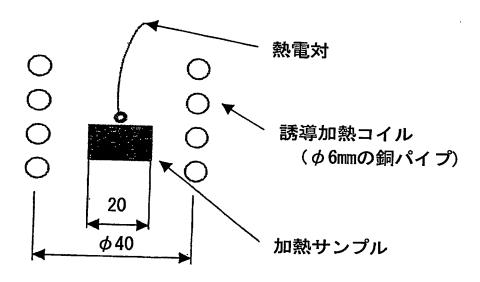
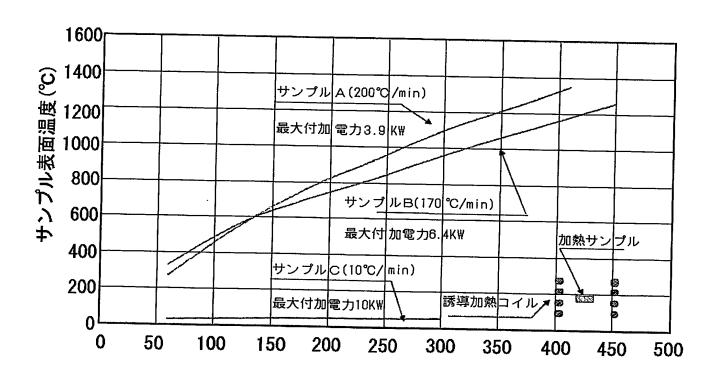
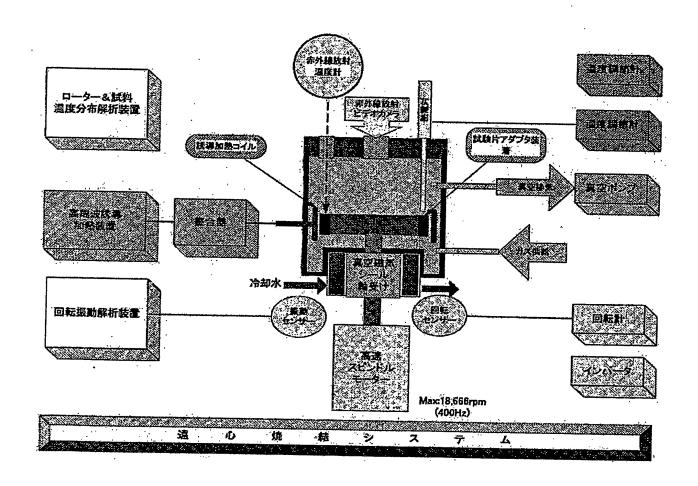


図 6









International application No.
PCT/JP03/16742

A 67 1				100/10/42		
A. CLA	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ B22F3/06					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	B. FIELDS SEARCHED					
Minimum Int	documentation searched (classification system follow .Cl ⁷ B22F3/06	ed by classification symbol	s)			
Koka	ation searched other than minimum documentation to suyo Shinan Koho 1926–199 Li Jitsuyo Shinan Koho 1971–200	6 Toroku Jitsuyo 3 Jitsuyo Shinan	Shinan Koh Toroku Koh	o 1994–2003 o 1996–2003		
Electronic	data base consulted during the international search (n	ame of data base and, wher	e practicable, sea	rch terms used)		
C. DOCL	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where			Relevant to claim No.		
I	EP 1219580 A (National Inst Industrial Science and Tech	itute of Advance	ced	1-6		
i	03 July, 2002 (03.07.02), & JP 2002-193680 A	lology),				
Y	JP 11-092294 A (Japan Science 06 April, 1999 (06.04.99), (Family: none)	e and Technology	y Corp.),	1-6		
Y	JP 10-212182 A (Toyo Tanso 11 August, 1998 (11.08.98), (Family: none)	Co., Ltd.),		1-6		
Y	JP 10-087370 A (Hitachi, Lt 07 April, 1998 (07.04.98), (Family: none)	d.),		1-6		
× Furthe	r documento con l'accidita di					
	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family	аппех.			
'A" docume consider 'E" earlier d date	categories of cited documents: nt defining the general state of the art which is not ed to be of particular relevance ocument but published on or after the international filing	understand the princi "X" document of particular	in conflict with the ple or theory under ar relevance: the cl	national filing date or application but cited to dying the invention aimed invention cannot be d to involve an inventive		
special r O" documen	nt which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other eason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	"Y" document of particular considered to involve combined with one of	ent is taken alone ar relevance; the cla an inventive step v r more other such d	aimed invention cannot be when the document is		
P" documer than the	"document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family					
29 Ja	tual completion of the international search nuary, 2004 (29.01.04)	Date of mailing of the int 17 February	ernational search 7, 2004 (1	report 7.02.04)		
ame and ma	iling address of the ISA/	Authorized officer				
. Japan	ese Patent Office			ľ		
acsimile No.		Telephone No.				



International application No. PCT/JP03/16742

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim N
Y	JP 09-221367 A (Chichibu Onoda Cement Corp.), 26 August, 1997 (26.08.97), (Family: none)	1-6
	·	

A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類 (IPC))		
	Int C1' B22F3/06		
B. 調査を	 行った分野		
	最小限資料(国際特許分類(IPC))		
	Int C1' B22F3/06		
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
	日本国実用	新案公報 1926-1996年	
	日本国公開	実用新案公報1971-2003年	
	中	実用新案公報1994-2003年 新案登録公報1996-2003年	
			
国際調査で使』	用した電子データベース(データベースの名称	は、調査に使用した用語)	
ı			
C. 関連する 引用文献の	ると認められる文献		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	レキけ その眼声ナス体エのまこ	関連する
<u> </u>	7/7/2/10/10 次0 HDV7個/7/5/	5とさは、その関連 9 る固所の表示	請求の範囲の番号
	次頁参照		
	•		
:			
X C欄の続き	シンス・大本人を可分とナム・マンフ		
	にも文献が列挙されている。		紙を参照。
* 引用文献の		の日の後に公表された文献	
	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって
もの 「F」国際出版	傾日前の出願または特許であるが、国際出願日	て出願と矛盾するものではなく、	発明の原理又は理
以後に公	ない。 ないでは、 ないでは、	論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、	katatan z. — sonu
「L」優先権主	三張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は准歩性がかいと老:	∃談乂獣のみで発明 えられるもの
日若しく	「は他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	当該文献と他の1以
	胆由を付す) こる開示、使用、展示等に言及する文献	上の文献との、当業者にとって	自明である組合せに
「P」国際出願	、3開小、使用、展示等に言及する又厭 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられる 「&」同一パテントファミリー文献	3もの
		一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
国際調査を完了		国際調査報告の発送日	
	29.01.2004	17 2	2004
国際調査機関の			
	名が及びめて元 B特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 山本 一正 印	4K 7454
죀	3便番号100-8915	HT II H	
東京都	3千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 6729

	国際調査報品 国際出願番号 PCT/JP	03/16742
C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
. Y	EP 1219580 A (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) 2002.07.03 & JP 2002-193680 A	1-6
Y	JP 11-092294 A (科学技術振興事業団) 1999.04.06 (ファミリーなし)	1-6
Y	JP 10-212182 A (東洋炭素 株式会社) 1998.08.11 (ファミリーなし)	1-6
Y	JP 10-087370 A (株式会社 日立製作所) 1998.04.07 (ファミリーなし)	1-6
. Y	JP 09-221367 A (秩父小野田 株式会社) 1997.08.26 (ファミリーなし)	1-6
	•	